⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

^② 公開特許公報 (A)

昭58—217505

51)Int. Cl.3 C 08 F

8/42

C 08 K 5/54 C 08 L 23/08 識別記号

庁内整理番号 7308-4 I

7342-4 J

6609 - 4 I

⑬公開 昭和58年(1983)12月17日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 8 頁)

ᡚエチレン重合体またはエチレン-α-オレフ イン共重合体の分子量増加法

20特

願 昭57-98509

22出

願 昭57(1982)6月10日

⑩発 明 者 府川伊三郎

倉敷市潮通3丁目13番1旭化成

工業株式会社内

⑩発 明 者 米田晴幸

倉敷市潮通3丁目13番1旭化成

工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6

眀

/ 発明の名称

エチレン重合体またはエチレンーαーオレフィ 共重合体の分子量増加法

2 特許請求の範囲

/ 末端ビニル基を / 0 0 0 炭素 当り 0.2 個以上 含むエチレン重合体又はエチレンーαーオレフ イン共重合体 / 00重量部に対し、一般式(1)~ (Mで表わされる分子中にケイ素に結合した水素 を2個以上含むシラン又はシロキサン化合物 0.1~10重量部を反応させることを特徴とす るエチレン重合体又はエチレンーαーオレフィ ン共重合体の分子量増加法

(R1、R2は炭素数 / ~ / 2のアルキル基、アリ ル基又は水素を示す。)

$$R_1$$
 R_2
 R_3
 R_4
 R_5
 R_6
 R_6
... (II)

(Ri~Reは水素、炭素数/~/2のアルキル基

又はアリル基を示し、かつ Ri~Re中の少くとも 2つは水素である。 X はアルキル基、アリル基、 イミノ基を示す。)

$$\begin{array}{c}
R \\
R - S i - O \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R \\
S i - O \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R \\
R
\end{array}$$
... (1)

(Rは水素、炭素数 / ~/2のアルキル基又は アリル基を示し、かつ水素を1分子に2個以上 含むものとする。『は0から10の整数である。)

$$\begin{pmatrix} R \\ S & i & -O \\ R \end{pmatrix}_{n+2} \cdots (IV)$$

(Rは水素、炭素数/~/2のアルキル基又は アリル基を示し、かつ水素を1分子に2個以上 含むものとする。nは0から10の整数である。)

2 末端ビニル基を / O O O 炭素当り O.2 個以上 含むエチレン重合体又はエチレンーαーォレフ イン共重合体の密度が 0.9 / 0 ~ 0.9 7 0 g/cc である特許請求範囲第ノ項記載の分子量増加法

- 3 末端ピニル基を / 0 0 0 炭素当り 0.2 個以上 含むエチレンー αーオレフイン共重合体の密度 が 0.9 / 0 ~ 0.9 ¥ 0 9 ℃ であり、共重合体中 の αーオレフイン含量が 2 ~ 2 0 重量 % である 特許請求範囲第 / 項記載の分子 量増加法
- # 末端ピニル基を / 0 0 0 炭素当り 0.2 個以上 含むエチレン重合体又はエチレンーαーオレフ イン共重合体が、 / 2 0 ℃以上の重合温度で、 第 N ~ Mm 族の遷移金属ハロゲン化物と I ~ I 族 の有機金属化合物の組合せからなるチーグラー 触媒を用いて重合されたことを特徴とする特許 請求範囲第 / ~ 3 項記載の分子量増加法
- 5 末端ビニル基を / 0 0 0 炭素当り 0.2 個以上 含むエチレン重合体又はエチレンーαーオレフ イン共重合体が末端ビニル結合を / 0 0 0 炭素 当り 0.3 個以上含むことを特徴とする特許請求 範囲第 / ~ 4 項記載の分子量増加法
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、エチレン重合体又はエチレンーαーオレフイン共重合体の分子量増加及び/又は分子

装置の肥大化と、回収・精製コストの増加という 不利をもたらすこととなる。

本発明者らは、高分子欙重合体の安価な製造方法について鋭意検討したところ、特定の重合体と特定のシラン又はシロキサン化合物を反応させることにより、分子量を増加させることが可能なことを見い出し、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、末端ビニル基を / 000 炭素当り 0.2 個以上含むエチレン重合体 又はエチレン・αーオレフィン共重合体 / 00重量部に対し、次式(I)~(IM)で表わされる分子中にケィ素に結合した水素を 2個以上含むシラン又はシロキサン化合物 0./~/0重量部を反応させることを特徴とするエチレン重合体 又はエチレン・αーオレフィン共重合体の分子量増加法である。

(R₁、 R₂は炭素数 / ~ / 2のアルキル基、アリル 基又は水素を示す。) 量分布増加の方法に関するものである。

このため、高分子量重合体を製造するときには、 重合体溶液中の重合体濃度を低く抑える必要があり、これは生産速度の低下と、重合体溶液中の希 釈剤の量が増えるため、この希釈剤の回収、精製

$$R_1 = R_2 - S i - X - S i - R_5 \qquad \cdots (1)$$

(R₁~R₆は水素、炭素数 / ~ / 2のアルキル基又はアリル基を示し、かつ R₁~R₆中の少くなくとも 2つは水素である。 X はアルキル基、アリル基、 イミノ基を示す。)

$$\begin{array}{c|c}
R \\
R - S i - O + \begin{pmatrix} R \\ 1 \\ S i - O \end{pmatrix} + S i - R \\
R
\end{array}$$
... (1)

(R は水素、炭素数 / ~ / 2 の ア ルキル 基又は ア リル基を示し、かつ水素を / 分子に 2 個以上含む ものとする。 n は 0 から / 0 の整数である。)

$$\begin{pmatrix}
R \\
S \\
S \\
R
\end{pmatrix} O - \\
R \\
N + 3$$
... ([Y)

(Rは水素、炭素数 / ~ / 2のアルキル蕎又はアリル茶を示し、かつ水素を / 分子に 2 個以上含むものとする。 n は 0 から / 0 の整数である。)

本発明の分子量増加法を利用すれば、重合時は 比較的低い分子量の重合体を高重合体濃度の有利 な条件下で重合が可能で、その後にシラン又はシ ロキサン化合物と反応させて、高分子量重合体を 製造できる。又本発明の方法を利用して、分子量 分布をより広くすることも可能である。

本発明に使用されるエチレン重合体又はエチレン重合体としては、末端ビニル基を / 000 炭素当り 0.2 個以上含むものが好ましく、特に好ましくは末端ビニル基が / 000 炭素当り 0.3 個以上のものである。末端ビニル基が / 000 炭素当り、0.2 個以下のものは、本発明のシラン又はシロキサン化合物との反応性に乏しく、分子量増加の効果が薄い。末端ビニル基が多い程、一般に反応性に富む。

末端ピニル基が / 0 0 0 炭素当り 0.2 個以上含むエチレン重合体又はエチレンー αーオレフィン 共重合体は、シリカ、アルミナを担体として酸化 クロム等の遷移金属酸化物系触媒、ハロゲン化チ タンまたはハロゲン化パナジウムなどのような第

したがつて、αーオレフインを多量に含む共重合体程、本発明の分子量増加法の効果は顕著となる。

本発明に用いるエチレン重合体又はエチレン共 重合体の密度は、0.9 / 0 ~ 0.9 ? 0 8/cd であり、 該重合体中のαーオレフィン含量は0 ~ 2 0 重量 まであるが、特に好ましい範囲は密度0.9 / 0 ~ 0.9 4 0 8/cd、αーオレフィン含量2 ~ 2 0 重量 まである。

本発明に使用されるエチレン重合体又はエチレンーαーオレフィン共重合体のメルトインデックスは 0.1 ~ 2 0 0 9/10mm の範囲にある。

メルトインデックスが 0.1 以下では、重合体格 被の粘度が高く、末端ビニル基の数(個/1000炭素) が少なく反応性が乏しくなる。 又メルトインデッ クスが 2 0 0 以上の場合は、重合体中に低分子量 のワックスを含み、これがシラン又はシロキサン 化合物と反応しなかつた場合、 反応後の重合体の 物性に悪影響(たとえば、ワックスのブリード) を与えるため好ましくない。

Ⅳ~Ⅵ族の避移金属ハロゲン化物と、アルキルア ルミニウムーマグネシウム錯体、アルキルアルコ キシアルミニウムーマグネシウム錯体や、アルキ ルアルミニウムあるいはアルキルアルミニウムケ ロライド等のような有機アルミニウム等の1~1 族の有機金属化合物との組合せからなるチーグラ 一触媒等を使用し、希釈剤を使用する溶液重合法、 又は希釈剤を使用せずエチレンあるいはエチレン とαーオレフィンの混合物を500~3000気 圧の高圧の条件で重合する従来の高圧法の転換法 などの各種プロセスによつて、エチレンの単独重 合又はエチレンとプロピレン、ブテンーノ、ペン テンーノ、ヘキセンー、ダーメチルペンテンーノ、 オクテンーノ、デセンーノ等のαーオレフィン類 のノ種以上との共重合によつて製造される。特に、 / 20℃以上の重合温度で重合すると末端ビニル 基の多い重合体又は共重合体が得られやすい。

前述のように、αーオレフィンを多量に含む共 重合体程、αーオレフィンによる連鎖移動が生じ やすいため、高分子量重合体が製造しにくい。

本発明に使用されるシラン又はシロキサン化合物としては、一分子中に少くなくとも2つのケイ素に直接結合した水素を有するもので次の一般式(1)~(m)で表わされる。

(R₁、 R₂は炭素数 / ~ / 2のアルキル基又はアリル基、水素を示す。)

(R₁~R₆は水素、炭素数 / ~ / 2のアルキル基又はアリル基を示し、かつ R₁~R₆中の少くとも 2つは水素である。 X はアルキル基、アリル基、イミノ基を示す。)

(Rは水素又は炭素数/~/2のアルキル基又はアリル基を示し、かつ水素を/分子に2個以上含むものとする。 n は 0 か ら / 0 の範囲の整数であ

る。)

$$\begin{bmatrix}
R \\
S & i & -O \\
R
\end{bmatrix}$$
... (TV)

(Rは水素又は炭素数/~/2のアルキル基又はアリル基を示し、かつ水素を/分子に2個以上含むものとする。nは0から/0の範囲の整数である。)

最も好適なシラン又はシロキサン化合物としては、シラン、モノメチルシラン、ジメチルシラン、ジエチルシラン、ロフエニルシラン、Pービス(ジメチルシリルベンゼン)、テトラメチルシラザン、ノノ、2、2ーテトラメチルジシラン、ノ、ノ、1、1・1・リメチルジシラン、ノ、ノ、3、3ーテトラメチルジシロキサン、ビス(トリメチルシロキサン、ボンタメチルシロンンタシロキサン等である。

$$C = C H$$

$$+ H - Si - O - Si - H$$

$$C = C H$$

また無裕媒の場合は、両原料をよく混合しなが

本発明に使用されるエチレン重合体又はエチシンスはシロキサン化合物の好しい割合は、エ重合体又はシウンスはシロキサン化合物をから、クークの部当り、シランスはシロキサン化合物を表別では、分子最の増加にしてもないのでは、分子の重量がある。クークを動力を対しているでは、分子の重量がある。クークを動力を対しているが、イク重量があることから好きしているでは、クークを表別に使用してもそれののロットを表別であることから好きしているが、イクを表別に使用することから好きしている。

本発明の方法は、末端ピニル基を / 000 炭素当り 0.2 個以上含むエチレン重合体又はエチレン共重合体と、一分子中に少なくとも 2 つのケイ素原子に直結した水素原子を少なくとも 2 個有する シラン又はシロキサン化合物を、例えば下式の如く、付加反応させることにより、分子量が増加するものと考えられる。

ら、パンパリー、ニーダー、押出機で反応すると とができる。

また、この反応を行うに当つては、付加反応触媒として、白金もしくは白金化合物や Rh(PPhs) a Ci などの選移金属錯体触媒を使用することが有利である。このような触媒としては、白金黒、アルミナ、シリカなどの担体に固体白金を担持させたもの、塩化白金酸とオレフィンとのコンブレックス及びトリフェニルフォスフィンが配位したロシウムクロライド (Rh(PPhs) a Ci) 等が例示される。

本発明の方法により、高分子量又は分子量分布の広いエチレン重合体又はエチレンーαーオレフィン重合体の製造が可能となり、本発明の工業的意義は大きい。

本発明の分子量増加されたエチレン重合体又は エチレンーαーオレフィン共重合体には、勿論通常の安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、ブロッキング防止剤、顔料、無機又は有機の充填剤コム、その他少量のポリオレフィン等のポリマーなど、通常ポリオレフィンに添加される物質を添加する ことができる。

以下、実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらの実施例によつてなんら制限されるものではない。

- (1) M I:メルト・インデックスを表わし、
 A S T M D / 238にしたがい、温度/90
 C、荷重 2./ 6 kg の条件で測定した。分子量の尺度となる。
- (2) M.I.R: M.I.測定条件において、荷重 2 1.6 kgで測定した値をM.I.(2.16 kg 荷重)で除した商を意味する。流動性の一つの尺度であり、M.I.R が高い程実用成形加工における流動性がよい。M.I.R が高い程一般に分子量分布が広く、分子量分布の尺度としても使用される。
- (8) 密度: JIS K-6760 にしたがつて側定 した。
- (4) 末端ビニルと全二重結合の含有量:圧縮成形により作成した薄いフィルムサンブルを用い、赤外線吸収分析法で測定した。トランスビニレン、末端ビニル、ビニリデンの各結合の含有量は、そ

た。

反応混合物を沪過し、ヘキサンで洗浄した。 これを固体触媒 A と称する。

(ii) 固体触媒 B

 $(C_2H_5)(n-C_4H_9)Mg$ と粘度 / 5 センチストークスのヒドロメチルポリシロキサンとの Si/Mg = /.0//.0 の反応物 3.0 mol と四塩化チタン 3.0 mol を、ヘキサンらんとともにオートクレーブに入れ、ー20 でにて % 時間反応せしめた。固体触媒 Δ の場合と同様に反応混合物を後処理し、固体触媒を得た。これを固体触媒 B と称する。

- (2) 本発明に使用するエチレン重合体及びエチレン共重合体の製造。
 - (a) 重合体 A の製造

/ 0 0 L容量の重合器に、固体触媒 A を 0./ 5 9/Hr、トリイソブチルアルミニウム [Al(i-C₄H₉)₈] 2.0 m mol/Hr 、 シクロヘキサンを / 0 0 L/Hr 、エチレンを 8 kg/Hr連続的に 供給し、重合温度 2 5 0 ℃で重合を行つた。

れぞれ964、908、888 cm⁻¹ の吸収から求めることができる。全二重結合含有量はその総和として求められる。

(1) 固体触媒の合成

後記の実施例及び比較例に用いる固体触媒の 合成を、 / O L の オートク レーブを用いて実施 した。

(I) 固体触媒 A

オートクレーブ内部の酸素と水分を乾燥窒素によって除去した後、トリクロルシラン 0.5 mol/L のヘキサン溶液 /.6 L およびヘキサン /.2 L を仕込み ク O でに昇温した。次に Al o. 15Mg (n - Bu)1.75 (O - nBu)0.7 (金属濃度 O.8 mol/L なるオクタン溶液)の O.4 5 L とヘキサン O.3 5 L を ク O で / 時間かけて導入した。

更に四塩化チタン (TiCl4) 0.2 9 を含むへ キサン 0.6 4 を導入し2 0 ℃で / 時間反応を 行つた。なお、 Alo-15 Mg (n-Bu)1-75 (O-nBu)0-7 の製造は特開昭 5 2 - 5 2 0 9 号公報によつ

得られた重合体のMIは5.3、MIRは2つ、密度は0.969、末端ビニル基含有量は0.23 個/1000C、二重結合含有量は0.83 個/1000C であつた。この重合体を重合体Aとする。

(b) 重合体 B の製造

/ 0 0 L 容量の重合器に、固体触媒 B を 0.2 0 8/Hr、トリエチルアルミニウム [A1(E1)s] 2.5 m mol/Hr 、 シクロヘキサンを / 0 0 L/Hr、エチレン8 Kg/Hr、ブテンー / を 6 Kg/Hr、水素 0./ L/Hr連続的に供給し、重合温度 2 3 0 ℃で連続重合を行つた。

得られた重合体のMIは4.7、MIRは 25、密度は0.9/8、ブテンー/含量は 7.5重量 5、末端ビニル基含量は0.49 個//000C、二重結合含有量は0.23 個//000C であつた。この共重合体を重合 体 B と する。

(c) 重合体 C の製造

重合温度を200℃とし、水素をフィード

しないこと以外は、重合体 B の製造条件と同じ条件で重合体 C を製造した。重合体 C の M I R 2 8、密度 0.9 2 0、末端 ビニル基含有量は 0.4 0 個// 000 C であつた。

(d) 重合体 D の製造

/ 0 0 L容量の反応機を用い、ヘキサン裕 媒中、クロでで、固体触媒 B を 0./ 0 8/Hr、 トリエチルアルミニウム [AL(E1)3]を 2.5 mmol 、ヘキサン/ 0 0 L/Hr、エチレンを / 6 Kg/Hr、ブテンー/を/ 2 Kg/Hr、水素 3 L/Hrを連続的に供給し連続重合した。得られ た重合体は、メルト・インデックスは 6.0、 M I R は 2 6、密度は 0.9 2 0、 αーオレフ イン含有量は 8.0 重量 8、末端ビニル基含有 量は 0.0 5 個//000 C であつた。この共重合体を 重合体 D とする。

実施例/

オートクレーブに重合体Aを1份含むシクロへ

実施例3

1.1.3.3 - テトラメチルジシロキサンのかわりに、ジメチルシランを 4 9 加えるにと以外は実施例 1 と同じ方法で分子量増加を行つた。その結果を第 1 表に示す。

実施例《

オートクレーブに重合体 B を / 版合むシクロへキサン溶液 6 Lを仕込み、 / 8 O C に維持しなから、 5 8 の / . / . 3 . 3 ーテトラメチルジシロン変化ローズを含むシクロへキサノール変をオートクと2 × / O - 3 9 の 2 ーエチルへキサノール変化のとなる。 ない 2 日 会 酸を含むシクロで 3 時間 し 反応を行なった。 反応終了後、重合体を放射した。 分離したのとのでです。 ないを加え重合体を放射を削した。 分離したのに、 クルを加え重合体を放射を削した。 そのイフールを成膜機で3 O 4 のフィルムを成膜機で3 O 4 のフィルムを成膜したが、フィシュアイは認められなかつた。

得られたフィルムの物性は次の通りであった。 引張強度(ASTM D-882) MD クのKg/cm キサン格液 6 Lを仕込み、200 Cに維持しながら、48の1.1.3.3ーテトラメチルジシロキサリール変と2×10⁻³ 8の2ーエチルヘキサノール変とカーエチルペキサノール変を力したがカーを設める。では、10元終了後、重合体を洗りがした。そのメリールを加え重合体を洗りが生を削した。そのは、物性を制定した。そのは、10元終り、10元のフィルムを膜機で30μのフィルムを膜機で30μのフィルムをルンシュアイは認められなかつた。

反応後の重合体の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、クタケ cm⁻¹ と / O 8 ケ cm⁻¹ に Si - O 結合に基づくプロードな吸収が観察され、シロキサンが反応したことが確認された。

実施例2

1.1.3.3 ーテトラメチルジシロキサンを29加えること以外は実施例1と同じ方法で分子量増加を行つた。その結果を第1表に示す。

TD / / O Kg/cm

ダート衝撃 (ASTM D-1709) 8.5 Kg-cm フィルムヘイズ 4.3 %

実施例か

1,1,3,3ーテトラメチルジシロキサンを39使用する以外は、実施例 4 と同じ方法で分子量を増加させた。その結果を第1表に示す。

実施例る

ノ,ノ,3,3 ーテトラメチルジシロキサンのかわりにジメチルシランを 5 g 加えること以外は実施例 4 と同じ方法で分子量増加を行つた。その結果を第ノ表に示す。

実施例?

ノ、ノ、3、3 ーテトラメチルジシロキサンのかわりにPービス(ジメチルシリルベンゼン)を59加えること以外は実施例4と同じ方法で分子量増加を行つた。その結果を第ノ表に示す。

比較例 /

重合体 B のかわりに、重合体 D を / kg 使用する こと以外は、実施例 4 と同じ方法で分子量増加を 行つた。その結果を第1表に示す。

比較例2

重合体 B のかわりに、重合体 D を / M 使用する こと以外は、実施例 5 と同じ方法で分子量増加を 行つた。その結果を第 / 表に示す。

実施例を

重合体 B のかわりに、重合体 C を / kg 使用すること以外は、実施例 4 と同じ方法で分子量増加を行った。その結果を第 / 表に示す。この重合体は流動性が良好であり、 2,0000 sec-1 の高いせん断速度でインストロンレオメーターのキヤピラリーから押し出してもメルトフラクチャーを生じなかった。

実施例9

重合体 B 3 kg と 1,1,3,3 ー テトラメチルジシロキサン 1 5 8 と 2 ー エチルヘキサノール変性塩化白金酸 2 × 10⁻³ 8 を含む混合物を、パンパリー中 2 3 0 ℃で 1 0 分間混練した。混練後、混合物を圧延ロールでシートに成形した後、シートベレタイザーでベレットとした。得られたペレットは、

反応後の重合体 4010106 M לא צי ני 90.00 Σ Z Ħ M. 0. ď۵ 表 HOR 8 怎 函 13 ix 苍 合体の名 重合体 今年 合体 合体 · 13 m x 4 v 10 1 - 13 6 医医医医医医医医 施施施施施超较较施 実実実実実実ま比比実

40㎜のベント型押出機にフィードし、シリンダー温度 2 2 0 ℃でベントしながら、溶験押出し、ベレツト中より未反応シロキサンを除去して 重合体を得た。得られた重合体ベレツトは、メルトインデックスが 1.3、MIR30であり、分子量増加が認められた。

(以下余白)

実施例 / 0

(1) 固体成分(a)の合成

三酸化クロム 0.4 9 を蒸留水 8 0 ml に溶解し、 この溶液中にシリカ(富士デヴィソン社 Grade 9 5 2) 2 0 9 を浸漬し、室温にて / 時間攪拌し た。このスラリーを加熱して水を溜去し、続いて / 2 0 でにて / 0 時間減圧乾燥を行なつた。この 固体を乾燥空気流通下、 8 0 0 でで 5 時間焼成し て固体成分(a) を得た。 得られた固体成分(a) は クロ ムを / 重量 8 含有し、窒素雰囲気下室温にて貯蔵 した。

(2) 有機マグネシウム成分(b)の合成

ジョーブチルマグネシウム / 3.8 0 9 、組成 AI (C₂H₅)_{1.50} (OSi·H·CH₃·C₂H₅)_{1.50} の有機アルミニウム化合物 6.8 / 9 とをョーヘブタン 2 0 0 ml とゝもに 5 0 0 ml のフラスコに入れ、8 0 ℃にて 2 時間反応させることにより、組成 AIMg_{8·0} (C₂H₅)_{1.50} (n-C₄H₉)_{6·0} (OSi·H·CH₃·C₂H₅)_{1.50} のシロキシ含有有・機マグネシウム錯体 溶液を合成した。

特開昭58-217505(8)

(8) 重合

(1) で合成した固体成分(a) 20 mと、(2) で合成したシロキシ含有有機マグネシウム錯体溶液 0.1 mmol [有機金属(Mg+Al)として 0.1 mmol] とを、脱水脱酸 素したヘキサン 0.8 んとゝもに、内部を真空脱気し窒素置換した 1.5 んのオートクレーブに入れた。オートクレーブの内温を80℃に保ち、エチレンを10 kg/cml加え、水素を加えて全圧を14 kg/cmlとした。エチレンを補給することにより、全圧を14 kg/cmlの圧力に保ちつゝ 2 時間重合を行ない、2409 の重合体を得た。

得られた重合体のMIは0.30、末端ビニル結合は1.0個/1000炭素であつた。

(4) シロキサン化合物との反応

オートクレーブに得られたエチレン重合体200 8 を含むシロキサン쯈被 1.5 &を仕込み、200 でに維持しながら 4 8 の 1.1.3.3 ーテトラメチル ジシロキサンと 1 × 1.0⁻³ 8 の 2 ーエチルへキサ ノール変性塩化白金酸を含むシクロヘキサン2 ml をオートクレーブに仕込み200℃で3時間反応 を行つた。反応終了後、重合体溶液を冷却し、大量のメタノールを加え重合体を沈殴分離した。分離した重合体を真空乾燥し、MIを測定したところ 0.0 9--9/10 であつた。

特許出願人 旭化成工業株式会社